說明又

JP06-174444A

JP-A No. 174444/1994

Appearance inspection method wherein the image of a solder joint is picked up; a density histogram with a number of pixels corresponding to the individual densities is generated from image signals; and pass/fail judgment is made for defective form items by comparing the histogram with previously stored histograms for each solder form item.

G703 10 45

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平6-174444

(43)公開日 平成6年(1994)6月24日

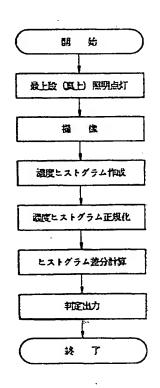
(51)Int.Cl. ⁵ G 0 1 B 11/24	識別記号 C	庁内整理番号 9108-2F	FΙ	技術表示箇所
B 2 3 K 1/00		8727-4E		•
G 0 1 N 21/88	J	8304-2 J		
G 0 6 F 15/70		9071-5L		
H 0 5 K 3/34		9154-4E		審査請求 未請求 請求項の数 1(全 5 頁
(21)出顧番号	特顯平4一349717		(71)出願人	
(22)出願日	平成 4年(1992)12月 2日		(70) 24 88 35	株式会社ロゼフテクノロジー 富山県東砺波郡福野町野尻662番地の 1 渡部 武文
			(72)発明者	展印 成文 富山県東礪波郡福野町野尻662番地の 1 株式会社ロゼフテクノロジー内
			(72)発明者	
		•	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	富山県東礪波郡福野町野尻662番地の1
				株式会社ロゼフテクノロジー内
	•		(74)代理人	弁理士 中川 國男
•				
				·

(54)【発明の名称】 ディスクリート型電子部品のはんだ形態検査方法

(57) 【要約】

【目的】 ディスクリート型電子部品のはんだ不良を画像処理の技術によって観測し、はんだ付け状態の良否のほか不良項目を正確に判定することである。

【構成】 検査対象のディスクリート型電子部品のはんだ付け部分を撮像して所定階調の濃度に応じた画像信号に変換し、この画像信号から各濃度に対応する画素数の濃度ヒストグラムを作成し、各濃度での濃度ヒストグラムとはんだ形態項目毎に予め登録した標準濃度ヒストグラムの度数差の総和を求め、総和の最も小さい標準濃度ヒストグラムを特定し、これに対応する良品、不良品の不良項目を判定結果とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 検査対象のディスクリート型電子部品のはんだ付け部分を操像して所定階調の濃度に応じた画像信号に変換し、この画像信号から各濃度に対応する画素数の濃度ヒストグラムを作成し、各濃度での濃度ヒストグラムとはんだ形態項目毎に予め登録した標準濃度ヒストグラムの度数差の総和を求め、この総和の最も小さい標準濃度ヒストグラムに対応する形態項目を判定結果とすることを特徴とするディスクリート型電子部品のはんだ形態検査方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、画像処理によってディスクリート型電子部品のはんだ形態として良品または不良品を検査する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】ディスクリート型電子部品のはんだ付け部分の検査手段として、目視検査に代わって、画像処理の技術が利用されてきている。この検査に際して、作業者にとって一番困難なことは、目視検査やその他の検査方法で、正常または不良と判定されたはんだ付け状態を定量化して、検査機の自動検査判定パラメータに入力することである。従来は、良品および不良品の項目を準備し、それらのパラメータの値を手動で変更して、試行錯誤(ドライアンドエラー)のもとに設定するものであり、多大な時間、労力、勘を必要としていた。

[0003]

【発明の目的】したがって、本発明の目的は、ディスクリート型電子部品のはんだ不良を画像処理の技術によって観測し、はんだ付け状態の良否のほか不良項目を正確に判定できるようにすることである。

[0004]

【発明の解決手段】上記目的の下に、本発明は、検査対象のディスクリート型電子部品のはんだ付け部分を撮像して所定階調の濃度に応じた画像信号に変換し、この画像信号から各濃度に対応する画素数の濃度ヒストグラムを作成し、各濃度での濃度ヒストグラムとはんだ形態項目毎に予め登録した標準濃度ヒストグラムの度数差の総和を求め、総和の最も小さい標準濃度ヒストグラムを特定し、これに対応する良品、不良品の不良項目を判定結果とするようにしている。

[0005]

【実施例】図1は、本発明の方法で用いられる照明系およびシステムの全体的な構成を示している。検査対象の基板1は、平板状の検査テーブル2の上に置かれており、全方向照明3によって、あらゆる方向から無影の状態で照射できるようになっている。全方向照明3は、例えば半球形型のホルダー4を8段階に水平分割し、各分割位置毎にリング状LEDなどの光源5を配置したものを用いる。ここで、全てのリング状の光源5は、高角度

から低角度までの範囲で、基板1の被検査面に向けて収 束する光を発生するよう配置されている。

【0006】そして、検査対象の基板1の垂直線換言すればはんだ付け部分の真上に、CCDカメラなどのカメラ6が配置されており、画像処理装置7に接続されている。画像処理装置7は、本発明のはんだ形態検査方法にもとづく画像処理プログラムを内蔵しており、位置決め後の基板1のはんだ付け部分について当該プログラムを実行する。

【0007】次に、図2は、はんだ付け形態すなわち良 品、不良品の不良項目として穴あきおよびはんだ無しの 撮像画像、はんだ付け部分の垂直断面およびそれらに対 応する標準濃度ヒストグラムのパターンを示している。 良好なはんだ付け状態の場合に、ディスクリート型電子 部品のリード8は、基板1のスルーホール9から突出 し、山状のはんだ10を介して基板1の表面のランド1 1に電気的に接続され、かつ物理的に固定されている。 このときの撮像画面は、円形の暗い部分として現れる。 【0008】一方、穴あきのはんだ付け不良の場合に、 リード8の周囲にブローホール12が形成されている。 このとき撮像画面は、ブローホール12と対応する部分 で、リング状またはC字状の明るい部分を形成する。ま たはんだ無しのはんだ不良の場合に、はんだ10が存在 しないことと対応して、撮像画面に、ランド11の明る い円形の部分とリード8の端面に対応する小さな黒い点 とが現れる。

【0009】そして、これらの良品および不良品(穴あき・はんだ無し)の形態に応じて、例えば256階調の各濃度毎の画素数を表すと、濃度ヒストグラムのパターンが現れる。これらの濃度ヒストグラムのパターンは、それぞれのはんだ付け形態と対応しており、その特徴を表しているため、良品または不良品の不良項目に対応する標準濃度ヒストグラムのパターンとして予め画像処理装置7のメモリ内に格納される。

(00101次に図3は、本発明のはんだ形態検査方法のフローチャートを示している。このためのプログラムは、画像処理装置7のプログラムメモリに格納されている。前述の通り、検査対象のはんだ付け部分は、はんだ形態つまり良品、穴あきの不良品、はんだ無しの不良品毎に特有な形状を持ち、これらの画像の濃度ヒストグラムは、特有なパターンとして現れる。これらの濃度ヒストグラムは、良品または不良品の不良項目を代表する標準濃度ヒストグラムのパターンとして、予め登録される。

【0011】まず開始後の最初のステップで、最上段 (真上)の光源5が点灯状態となり、検査対象のはんだ付け部分が撮像に適切な明るさに設定される。次の撮像ステップで、カメラ6ば、検査対象のはんだ付け部分を撮像し、画素毎に256階調の画像信号に変換し、画像処理装置7内の画像メモリに送り込んで記憶させる。 【0012】次に、画像処理装置7は、画像メモリより 検査対象のはんだ付け部分の画像信号を読み取り、各濃 度毎の画素数を集計し、濃度ヒストグラムを作成し、次 のステップで、濃度ヒストグラムの総度数を一定の値 変換し、濃度ヒストグラムのパターンを正規化する。 のステップで、検査対象のはんだ付け部分の濃度ヒストグラムが登録されている標準濃度ヒストグラムのパクーンのどれに最も近いかを判定する。そのために、アクラムは、次のヒストグラムと検査対象の濃度ヒストグラムと検査対象の濃度における度数の差の総和を求め、続く判定を 方の各濃度における度数の差の総和を求め、続く過度 ムのステップで度数の差の総和を求め、続く過度 カのステップで度数の差の総種濃度ヒストグラムと 方のは、次のとストグラムと検査対象の歳における度 カのステップで度数の差の総種でよりに ストグラムを特定し、この標準濃度ヒストグラムに する良品または穴あきの不良品もしくははんだ無しの 食品の項目を特定し、それを判定結果とする。

【0013】この一連のステップで、検査対象のはんだ付け状態に最も近い標準濃度ヒストグラムが特定される。このため、予め登録された標準濃度ヒストグラムのいずれかに分類されるため、指定項目毎に適切な判定が可能となる。なお、上記実施例は、不良品について2つの不良状態すなわち穴あけ不良、はんだ無し不良を例示しているが、はんだ付け不良の状態は、上記のものに限定されず、例えばはんだ量の量的な良否の判定に用いることもできる。

【0014】なお、従来、濃度ヒストグラムは、画像を 二値化する際のしきい値レベルの決定に利用されている が、本発明の方法は、上述の通り、検査の比較パターン として使用し、検査用のパラメータとして機能されてい る。

[0015]

【発明の効果】本発明では、はんだ形態の良品および不

良品の特徴量として濃度ヒストグラムが用いられており、良品または不良品の不良項目毎に濃度ヒストグラムの特徴的なパターンを記憶しておくだけで、はんだ付け状態の画像処理的な検査が自動的に行える。したがって、作業者としては、目視検査やその他の検査方法で判定されたはんだ状況を検査機にかけ、その濃度ヒストグラムパターンを、予め設定された良品または不良品の項目として指定するだけでよく、検査判定基準の設定が容易にできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 照明系の構成および検査システムのブロック線 図である。

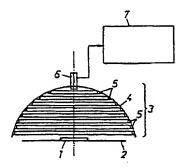
【図2】はんだ付け部分の撮像画面、はんだ付け部分の 断面図および画像信号の濃度ヒストグラムのパターンを 良品、六あき状態の不良品、はんだ無しの不良品毎に示 す説明図である。

【図3】はんだ形態検査方法のフローチャート図である。

【符号の説明】

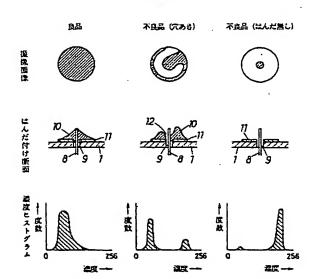
- 1 基板
- 2 検査テーブル
- 3 全方向照明
- 4 ホルダー
- 5 光源
- 6 カメラ
- 7 画像処理装置
- 8 リード
- 9 スルーホール
- 10 はんだ
- 11 ランド
- 12 プローホール





- 2:快盃テーブル
- 3:全方內無明
- 5:光湖
- 6:カ/ラ 7: **MRAN**(学者)

【図2】



10: はんだ 11:528



